PAT-NO: JP358094149A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 58094149 A

TITLE: MANUFACTURE FOR MASTER DISC FOR PREPARING

OPTICAL

INTERFERENCE TYPE GUIDE GROOVE OF OPTICAL DISC

PUBN-DATE: June 4, 1983

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SAKAI, NOBUHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

DAINIPPON PRINTING CO LTD N/A

APPL-NO: JP56192113

APPL-DATE: November 30, 1981

INT-CL (IPC): G11B007/26, G03C005/00

US-CL-CURRENT: 430/1, 430/945

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To form an optical interference type guide groove with high

precision and excellent accuracy, by irradiating two-luminous-flux laser light

on a photo resist layer formed on a base, recording interference fringes and

developing the recording.

CONSTITUTION: A photo resist master disc 10 is formed by forming a photo

resist 10b on a glass base 10a. A laser light from a light source 5 is split

into two luminous fluxes at a half mirror 6, the two luminous fluxes are made

divergent by using mirrors 7a, 7b and lens systems 8a, 8b, the two fluxes are

irradiated to the photo resist 10b with a cross angle θ to record

concentric interference fringes. Through the specified development, unevenness

in response to the strength of light of the interference fringes can be formed.

In case of the irradiation, the master disc 10 is fixed on a rotary stand 11, a

mask 12 having a slit shaped window is fixed along the radial direction and the rotary stand 11 is rotated.

COPYRIGHT: (C) 1983, JPO&Japio

6/1/06, EAST Version: 2.0.3.0

PAT-NO:

JP358094149A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 58094149 A

TITLE:

MANUFACTURE FOR MASTER DISC FOR PREPARING

OPTICAL

INTERFERENCE TYPE GUIDE GROOVE OF OPTICAL DISC

PUBN-DATE:

June 4, 1983

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SAKAI, NOBUHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

DAINIPPON PRINTING CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP56192113

APPL-DATE:

November 30, 1981

INT-CL (IPC): G11B007/26, G03C005/00

US-CL-CURRENT: 430/1, 430/945

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To form an optical interference type guide groove with

precision and excellent accuracy, by irradiating two-luminous-flux laser light

on a photo resist layer formed on a base, recording interference fringes and

developing the recording.

CONSTITUTION: A photo resist master disc 10 is formed by forming a

resist 10b on a glass base 10a. A laser light from a light source 5 is split

into two luminous fluxes at a half mirror 6, the two luminous fluxes are made

divergent by using mirrors 7a, 7b and lens systems 8a, 8b, the two fluxes are

irradiated to the photo resist 10b with a cross angle θ to record

concentric <u>interference fringes</u>. Through the specified development, unevenness

in response to the strength of light of the <u>interference fringes</u> can be formed.

In case of the irradiation, the master disc 10 is fixed on a rotary stand 11, a

<u>mask</u> 12 having a <u>slit</u> shaped window is fixed along the radial direction and the rotary stand 11 is rotated.

COPYRIGHT: (C) 1983, JPO&Japio

6/1/06, EAST Version: 2.0.3.0

## (19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭58-94149

⑤ Int. Cl.³
G 11 B 7/26
G 03 C 5/00

識別記号

庁内整理番号 7247-5D 8205-2H

❸公開 昭和58年(1983)6月4日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

⊗光デイスクの光干渉型案内溝作製用原板の製造法

②特

願 昭56-192113

修出

願 昭56(1981)11月30日

⑫発 明 者 酒井順彦

東京都大田区東雪谷1-15-7

切出 願 人 大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町1丁目

12番地

個代 理 人 弁理士 小西淳美

#### 引 編 書

#### 1 発明の名称

先ディスクの光干参型案内操作製用原板の製 適法

## 2.特許請求の範囲

(1)基板上に形成されたフォトレジスト層に2光 東のレーチー光を服射して干砂縞を記録し、 しかる後現像することを特徴とする光ディス クの光干砂型案内装作製用原板の製造法。

## 3.発明の詳細な説明

本発明は光ディスクの光干渉型案内操作製用 原板の製造法に関し、更に詳しくはレーザー光 等のコヒーレンスの高い光を干渉させて得られ る干渉額を利用することによりなる精度のすぐ れたしかも検出の容易な案内構を有し、ランダ ムアクセスが容易で量能に適した光ディスク作 製用版板の製造法に関する。

光学記録方式は農気記録方式にくらべて記録 密度が1桁以上高くすることができるすぐれた 記録方式であるが、特定の情報を所定の位置に 記録し、又、検出を行なうには記録位置を示す 観簾が必要である。。

機能がないときは書き込まれる管報の位置の精 度は機械的な位置決めの精度によって決めるし かなく。従って任意の位置への配録及びその位 置からの再生や書き込まれた情報のメンテナン ス(追加、削除及び変更等)は不可能になって、 いわゆるランダムアクセスには違し得ない。

本発明は上記の従来の欠点を解消せんがため

特問所58-94145(2)

に為されたものであつて、レーデー光の干渉を 利用した、作製の能率がよく、しかも特度のす ぐれた光干渉型案内構を作成することが可能な 原板の製造法を聞示するものである。即ち、本 発明は基板上に形成されたフォトレジスト層に 2 光東のレーデー光を照射して干渉額を記録し、 しかる後現像することを特徴とする、光ディス クの光干渉型案内構作製用原板の製造法に関す るものである。

以下、本発明について詳細なる説明を行なう。 本発明に適する光デイスクの型としては、材質、記録・再生の原理を問わないが、量度を考慮すると無可塑性合成樹脂のシート又は板を基体とし、光学記録層としては、Te、Bi、In、Pb 等の低融点金属薄膜、並びに該金属薄膜の積層体等が好ましい。

次に光ディスクの表面に設けられてなる光学的記録及び再生時の記録位置を示すため光干涉型案内構について述べると第1 図に模式的に示すように穴を有する光ディスク 2 の表面に符号1で示すように同心円状に設けられてなる。第

スクの製造法について次に述べる。

第3因及び第4回は本発明の一実施能様を示す模式図である。

まず、ガラス等の適宜な平担な基板 1 0 a にフォトレジスト被をスピンナーコーティング等により始布し、フォトレジスト 1 0 b を形成して フォトレジスト 1 0 b はポジ型であってもネガ型であって カーカー 2 大阪 1 0 b はポジ型であって 1 0 b はポジ型であって 2 大阪 1 0 b はポジー 2 大阪 1 0 b は 2 大阪 1 0 b な 3 b な 1 0 b な 2 大阪 1 0 b な 3 b な 3 b な 1 0 a c 2 大阪 3 c 2 大阪 3

$$a = \frac{1}{\sin \theta}$$

たる関係式で決まる d のピッチを有する同心円 状の光の干渉構が生じる。以上のような風射の 歌に回転台11上にフォトレジスト原板10を 真空テャック等により固定しておき、フォトレ 2 図は第1 図の光ディスクの光デーが型案内のの光ディスクの光デーが型案内の形式を示すのの一般を示すののである。第2 図にないて凸部3の図面のでは一段である。第2 図にないて凸部3の図面のでは同様に 0.5~2 /mが好ましいがこの限りではい。又、凹部の原までの長さ、即ち光干が型案内側の深さは配録及び再生に使用するレーデー光の被長を1 とすると、1/4、1/8、……であることが望ましい。

以上のような光干渉型家内溝を有する光デイスクにレーザー光を所要テイズのスポット状にて限射すると抜来内溝の凸部の頂で反射した光との、前記したごとくと凹部の底で反射した光とが、前記したごとく 4 、 3 、 … … に相当する光路差を生じ光の干渉が起きて記録位置の検出が容易に出来るものでまる

以上のような光干渉型案内構を有する光ディ

ジスト原板上に核原板の半径方同に 20つてスリット状の窓を有するマスク12を近接させて協定しておき、回転台11を回転しつつ 20 射を行なえば 国心円状の干渉 縞が フォトレジスト 勝に記録され、所定の現像を行なうことにより干渉 縞における 光の強弱に応じた 凹凸が 形成される。

以上の製造法においては光干渉型案内構の深さはレクスト層の導みによつて決まるが、 現像をコントロールすることにより更に深さを残くすることも可能である。 又、前記のマスクのスリット巾は狭い方がよく、広くするとフォトレクストに記録される干渉縞の構度を損なうので 0.1 細~10 種ぐらいが好ましい。

以上説明した態様においてはフォトレシスト 順板を回転させているが、次のようにフォトレ シスト原板を固定させて記録する方法によつて も行なえる。

第一日は本発明の他の実施収穫を示す模式図であつて、レーザー光観5から発したレーザー光 をハーフェラー6にて2光東に分割し、一方の 光束はミラー7a、7bを経てレンズ系8により 平行光とした後、フォトレンスト層 10 0級 び基板 10 aからなるフォトレンスト 原板 1 0 に 導かれ、 他方の 光東は凸面鏡 9 により 発散 地 古 る で と が が 生 じ な が と と が な が と に よ り 干 渉 縞 が 生 じ る か と に よ り 干 渉 縞 が 生 じ フォト レ ひ スト 原 板 の 中 心 に 同 が と な な の 中 心 に 同 か ら は と オ ト 原 板 の 中 心 に 向 か か と スト 原 板 の 中 心 に 向 か ら は と オ ト 原 板 の 中 心 に 向 か か と スト 原 板 の 中 心 に 向 か ろ は と オ ト 原 板 の 中 心 に 向 か ろ は と オ イ な の 中 心 に 向 か る な ろ す る 。

上記した本発明のいずれの忠康によつても、 従来のごとく一本ずつ、即ち円を一つずつ露光 する方法にくらべて能率が高く、しかも、同心 円の精度は前記したごとく、

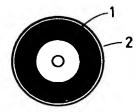
$$d = \frac{1}{\sin \theta}$$

速 利閉昭58-39149(3) つて迅速に特度の良い光干砂型案内操作成用原 板が得られるものである。

## 4.図面の簡単な説明

第1 図及び第2 図は光干渉型案内構を有する 光ディスクの模式図及び部分級断面図、第3 図 カシ 5 一及び第4 図の本発明の実施取様を示す模式図で ある。

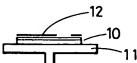
**\* 1** 図



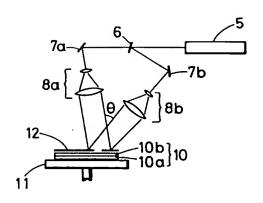
**≯ 2 図** 



., \_ \_



\* 3 図



**≯ 5 🛭** 

